

事業者名	地方独立行政法人 京都市産業技術研究所								
機器名	集束イオンビーム加工観察装置								
写真									
特徴・用途	ガリウムイオンビームを試料に照射することにより、試料表面の微細加工及び観察ができる装置で、試料の層構造、接合界面、膜厚、結晶組織などの評価が可能である。								
設置場所	地方独立行政法人 京都市産業技術研究所								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
					件数(件)	時間(時間)			
	平成29年9月	2	0	0	0	0	0	5	5
	平成29年10月	8	0	3	0	0	5	0	8
	平成29年11月	8	0	0	0	0	5	0	5
	平成29年12月	8	0	0	0	0	5	0	5
	平成30年1月	8	0	2	0	0	5	0	7
	平成30年2月	11	0	0	0	0	7	0	7
	平成30年3月	14	2	1	0	0	7	0	10
	平成30年4月	5	0	1	0	0	3	0	4
	平成30年5月	9	0	1	0	0	6	0	7
	平成30年6月	12	0	1	0	0	8	0	9
	平成30年7月	12	3	4	0	0	5	0	12
	平成30年8月	15	5	3	0	0	5	0	13
	平成30年9月	11	0	4	0	0	7	0	11
	平成30年10月	15	5	1	0	0	5	0	11
	平成30年11月	12	0	0	0	0	8	0	8
	平成30年12月	12	0	0	0	0	8	0	8
	平成31年1月	14	1	1	0	0	8	0	10
	平成31年2月	15	1	2	0	0	9	0	12
平成31年3月	12	0	1	0	0	8	0	9	
利用者等の声	利用者からは、これまでにない微細加工ができるようになった、詳細かつ鮮明な観察ができるようになった、等の評価をもらっている。								
補助事業概要 の広報資料	https://hoio.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h29/pdf/29-039koho.pdf								